

事業報告書の訂正について

令和 8 年 6 月 2 2 日
独立行政法人製品評価技術基盤機構

令和 2 年度～令和 6 年度における「独立行政法人製品評価技術基盤機構 事業報告書」の一部表記に誤りがありましたので、お詫びいたしますとともに以下のとおり訂正いたします。

○新旧対照表

(下線部：変更箇所)

事業年度	訂正箇所	新	旧
令和 2 年度	p. 27 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び主な経歴 役 職：監事 氏 名：鶴 由貴	○経 歴 令和 3 年 <u>6 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)	○経 歴 令和 3 年 <u>4 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)
令和 3 年度	p. 28 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び主な経歴 役 職：監事 氏 名：鶴 由貴	○経 歴 令和 3 年 <u>6 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)	○経 歴 令和 3 年 <u>4 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)
令和 4 年度	p. 9 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び主な経歴 役 職：監事 氏 名：鶴 由貴	○任 期 自：令和 <u>3 年 6 月 26 日</u> ○経 歴 令和 3 年 <u>6 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)	○任 期 自：令和 <u>元年 6 月 26 日</u> ○経 歴 令和 3 年 <u>4 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)
令和 5 年度	p. 10 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 役 職：監事 氏 名：伊藤 潔	○経 歴 平成 26 年 4 月 Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Managing Director (社長) <u>平成 31 年 4 月</u> 三井化学株式会社・研究開発企画管理部 部長	○経 歴 平成 26 年 4 月 Mitsui Singapore R&D Centre Managing Director (社長) 令和元年 4 月 三井化学株式会社・研究開発企画管理部 部長
	p. 10 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 役 職：監事 氏 名：鶴 由貴	○任 期 自：令和 <u>3 年 6 月 26 日</u> ○経 歴 令和 3 年 <u>6 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)	○任 期 自：令和 <u>元年 6 月 26 日</u> ○経 歴 令和 3 年 <u>4 月</u> 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)

令和6年度	p. 10 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 役職：監事 氏名：伊藤 潔	○経歴 平成26年4月 Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Managing Director (社長) 平成31年4月 三井化学株式会社・研究開発企画管理部 部長	○経歴 平成26年4月 Mitsui Singapore R&D Centre Managing Director (社長) 令和元年4月 三井化学株式会社・研究開発企画管理部 部長
	p. 10 9. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 (2) 役員等の状況 ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 役職：監事 氏名：鶴 由貴	○任期 自：令和3年6月26日 ○経歴 令和3年6月 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)	○任期 自：令和元年6月26日 ○経歴 令和3年4月 独立行政法人製品評価技術基盤機構 監事 (現任)

以上